



AVVISO N. 247/2018
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'attribuzione di
n. 1 assegno di ricerca "post dottorale" (categoria B)
presso il Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia.

Il Politecnico di Torino intende attribuire n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca: **"Sviluppo di sistemi per il controllo e l'integrazione di MEMS e NEMS, di sensori, di sorgenti ottiche, di dispositivi per la diagnostica, di dispositivi di utilizzo industriale"**, di cui alla scheda allegata.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Campi di ricerca: | Engineering; Physics; Technology. |
| Settore Scientifico Disciplinare: | FIS/03 – Fisica della materia |
| Durata assegno: | 1 anno rinnovabile per 3 anni, a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta dall'assegnista, per esigenze di prosecuzione del programma di ricerca, previa verifica della copertura finanziaria |
| Importo lordo assegno: | Euro 22.000,00 annui lordi. |

La domanda di partecipazione alla selezione, *redatta sull'apposito modulo e corredata della documentazione indicata nel bando generale per l'attribuzione di assegni di ricerca*, dovrà essere presentata presso l'Area Risorse Umane e Organizzazione - Ufficio Valutazioni Comparative e Assegni di ricerca – stanza n. 6 – **dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00**, ovvero inviata via posta, corriere o tramite fax, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al n. 0110905919, **entro le ore 16.00 del giorno 29.10.2018**. La data di arrivo sarà comprovata dal timbro a calendario apposto dall'ufficio. Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il suddetto termine.

La selezione verrà effettuata, per titoli e colloquio, secondo il programma d'esame sotto indicato:

| | |
|--|--|
| Titolo di studio richiesto per la partecipazione: | Dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica, o titolo universitario straniero equivalente. |
| Campi su cui dovranno vertere i titoli: | <ul style="list-style-type: none">- Tecniche di fabbricazione additiva;- Tecniche di processing di materiali con particolare riferimento a tecnologie laser;- Materiali nanostrutturati funzionali;- Piattaforme biosensoristiche;- Microfluidica. |
| Temi del colloquio: | Il colloquio verterà su: <ul style="list-style-type: none">- Progettazione CAD di dispositivi meccanici;- Ottimizzazione topologica, definizione dei supporti per la fabbricazione additiva di strutture polimeriche;- Tecniche di fabbricazione additiva per polimeri sia alla micro-scala che alla nano-scala;- Tecniche di processo alla micro e nano-scala (litografia, soft-litografia, deposizione, wet e dry etching) e di disegno e realizzazione di maschere fotolitografiche;- Tecniche di caratterizzazione morfologica e strutturale di dispositivi micro-elettro-meccanici per applicazioni legate ai |



| | |
|--|--|
| | processi di saldatura e morfologia dei giunti. Saranno, inoltre, discussi i titoli ammessi a valutazione e accertata la conoscenza della lingua inglese e per i cittadini stranieri anche di quella italiana. |
|--|--|

CALENDARIO DELLE PROVE:

| | |
|--|--|
| Affissione elenco valutazione titoli: | l'8.11.2018 – ore 09,30 alla bacheca del Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino – Torino - C.so Duca degli Abruzzi, 24. |
| Colloquio: | l'8.11.2018 – ore 10,00 presso il Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia - Politecnico di Torino – Torino – C.so Duca degli Abruzzi, 24. |

Titoli:

Sono valutati, purché in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno, i seguenti titoli:

- il dottorato di ricerca fino a 10 punti;
- il voto di laurea fino a 5 punti;
- pubblicazioni fino a 15 punti;
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia o all'estero fino a 10 punti;
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca (compresa quella effettuata nell'ambito dello svolgimento della tesi di laurea o di dottorato) presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a 20 punti con un massimo di 4 punti all'anno.

Coloro che hanno prodotto domanda dovranno presentarsi nel luogo, giorno ed ora su indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.

Il bando generale per l'attribuzione degli assegni di ricerca, cui si rinvia per gli aspetti procedurali, e il "Regolamento per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" sono disponibili su internet al seguente indirizzo: <http://www.swas.polito.it/services/concorsi/>.

Torino, 17.10.2018

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Ilenia ADAMO)

**Allegato A)**

| |
|--|
| DENOMINAZIONE PROGRAMMA DI RICERCA: Sviluppo di sistemi per il controllo e l'integrazione di MEMS e NEMS, di sensori, di sorgenti ottiche, di dispositivi per la diagnostica, di dispositivi di utilizzo industriale Development of systems for control and integration of MEMS and NEMS, sensors, optical sources, devices for diagnostics and platforms for industrial application. |
| ACRONIMO PROGRAMMA DI RICERCA INTEMNS |
| DURATA E DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA DI RICERCA Dal 01/06/2017 al 31/05/2023 |
| CONTENUTO E FINALITÀ PROGRAMMA DI RICERCA: L'attività di ricerca verte sulla realizzazione di sistemi nano/microelettronici e nano/microelettromeccanici, di sensori miniaturizzati, di sorgenti ottiche, di dispositivi utilizzati in ambito diagnostico e piattaforme/sistemi elettronici per ambito industriale. Le piattaforme/sistemi sono sviluppate prevalentemente coinvolgendo materiali funzionali e processi per le micro e nanotecnologie. The research activity concerns with nano/microelectronic and nano/micro-electro-mechanical systems, miniaturized sensors, optical sources, devices applied in diagnostics and electronic platforms/systems applied in industrial frameworks. The platforms/systems are mainly developed involving functional materials and processes for micro and nanotechnologies. |
| PRESTAZIONI RICHIESTE ALL'ASSEGNIATA DI RICERCA <ul style="list-style-type: none">- Studio di materiali polimerici per fabbricazione additiva;- Processi di saldatura di materiali polimerici mediante sorgenti laser;- Sviluppo di dispositivi basati su tecnologie di high performance manufacturing;- Messa a punto di processi tecnologici su polimeri mediante tecniche laser. |